



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1428939 A1

60 4 G 01 H 11/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3759854/24-28

(22) 26.06.84

(46) 07.10.88. Бюл. № 37

(71) Минский радиотехнический
институт

(72) М.Д.Тявловский, В.А.Колтович,
С.П.Кундас и Г.В.Сятковский

(53) 534.08 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР
№ 134036, кл. G 01 H 11/00, 1960.

Авторское свидетельство СССР
№ 823894, кл. G 01 H 11/00, 1981.

(54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИБРОМЕТР

(57) Изобретение относится к измери-
тельной технике, а именно к устрой-
ствам для измерения амплитуды меха-
нических колебаний объекта, и может
быть использовано для измерения отно-
сительных виброперемещений металли-
ческих или металлизированных поверх-
ностей различных объектов, например

ультразвуковых преобразователей.

Целью изобретения является повышение
точности измерений путем калибровки
устройства в процессе измерения.

Указанная цель достигается введением
конденсатора, коммутатора и амплитуд-
ного детектора. Сигнал с автогене-
ратора, в состав которого входят
параметрический датчик смещений и
конденсатор, подается на усилитель-
дискриминатор, а затем - на частотный
детектор. Коммутатор периодически
шунтирует конденсатор, что вызывает
модуляцию сигнала на выходе частот-
ного детектора. На выходе первого
амплитудного детектора сигнал про-
порционален измеряемому колебанию,
а на выходе второго амплитудного де-
тектора - величине эквивалентного
изменения зазора, определяемой ем-
костью конденсатора. 1 ил.

(19) SU (11) 1428939 A1

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения амплитуды механических колебаний объекта, и может быть использовано для измерения относительных виброперемещений металлических или металлизированных поверхностей различных объектов, например ультразвуковых преобразователей.

Цель изобретения - повышение точности измерений.

На чертеже представлена структурная схема ультразвукового виброметра.

Ультразвуковой виброметр содержит последовательно включенные автогенератор 1, усилитель-дискриминатор 2, частотный детектор 3, фильтр 4 высоких частот, первый амплитудный детектор 5, фильтр 6 низких частот, вход которого соединен с выходом частотного детектора 3, второй амплитудный детектор 7, вход которого соединен с выходом фильтра 6 низких частот, делитель 8, входы которого подключены к выходу первого детектора 5, и выходу второго детектора 7, индикатор 9, подключенный к выходу делителя 8, конденсатор 10, подключенный к автогенератору 1 последовательно с параметрическим датчиком 11 смещений емкостного типа и коммутатор 12, подключенный параллельно конденсатору 10.

Датчик 11 смещений представляет собой металлическую пластину, установленную на некотором расстоянии от колеблющейся поверхности. Коммутатор 12 периодически (с низкой частотой) замыкает контакты конденсатора 10. В результате этого датчик периодически оказывается подключенными либо непосредственно к контуру автогенератора, либо через конденсатор 10.

Ультразвуковой виброметр работает следующим образом.

В соответствии с изменением зазора между датчиком 11 и колеблющейся поверхностью изменяется емкость датчика, что приводит к изменению мгновенного значения частоты сигнала автогенератора 1, так как емкость датчика 11 входит в состав колебательного контура автогенератора.

Частотно-модулированный сигнал с выхода автогенератора 1 поступает на

вход усилителя-дискриминатора 2, в котором происходит его усиление и устранение сопутствующей амплитудной модуляции. С выхода усилителя-дискриминатора сигнал поступает на вход частотного детектора 3, где происходит его детектирование. Таким образом, изменение емкости датчика 11 преобразуется в электрический сигнал.

Включение конденсатора емкостью С последовательно с датчиком эквивалентно увеличению зазора между пластиной датчика и поверхностью объекта на величину Δd , которая равна

$$\Delta d = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{S}{C}$$

Как видно из формулы, величина эквивалентного изменения зазора не зависит ни от величины зазора между датчиком и поверхностью объекта, ни от чувствительности схемы, а определяется только площадью S рабочей поверхности датчика, емкостью конденсатора C и относительной диэлектрической проницаемостью среды ε . Так как все эти величины не изменяются в процессе измерения, то величина эквивалентного изменения зазора используется в качестве эталона для измерения амплитуды ультразвуковых колебаний.

При работе коммутатора на выходе частотного детектора присутствуют два сигнала: переменное напряжение ультразвуковой частоты, амплитуда которого пропорциональна амплитуде ультразвуковых колебаний объекта, и прямоугольные импульсы, амплитуда которых пропорциональна величине эквивалентного изменения зазора Δd .

Ультразвуковой сигнал выделяется фильтром 4 высоких частот и детектируется первым амплитудным детектором 5. Низкочастотные прямоугольные импульсы выделяются фильтром 6 низких частот и детектируются вторым амплитудным детектором 7. С выхода первого амплитудного детектора 5 напряжение, пропорциональное амплитуде ультразвуковых колебаний, подается на первый вход делителя 8. С выхода второго амплитудного детектора 7 напряжение, пропорциональное величине эквивалентного изменения зазора Δd , подается на второй вход делителя.

Таким образом, выходное напряжение делителя, которое подается на индикатор 9, является результатом сравне-

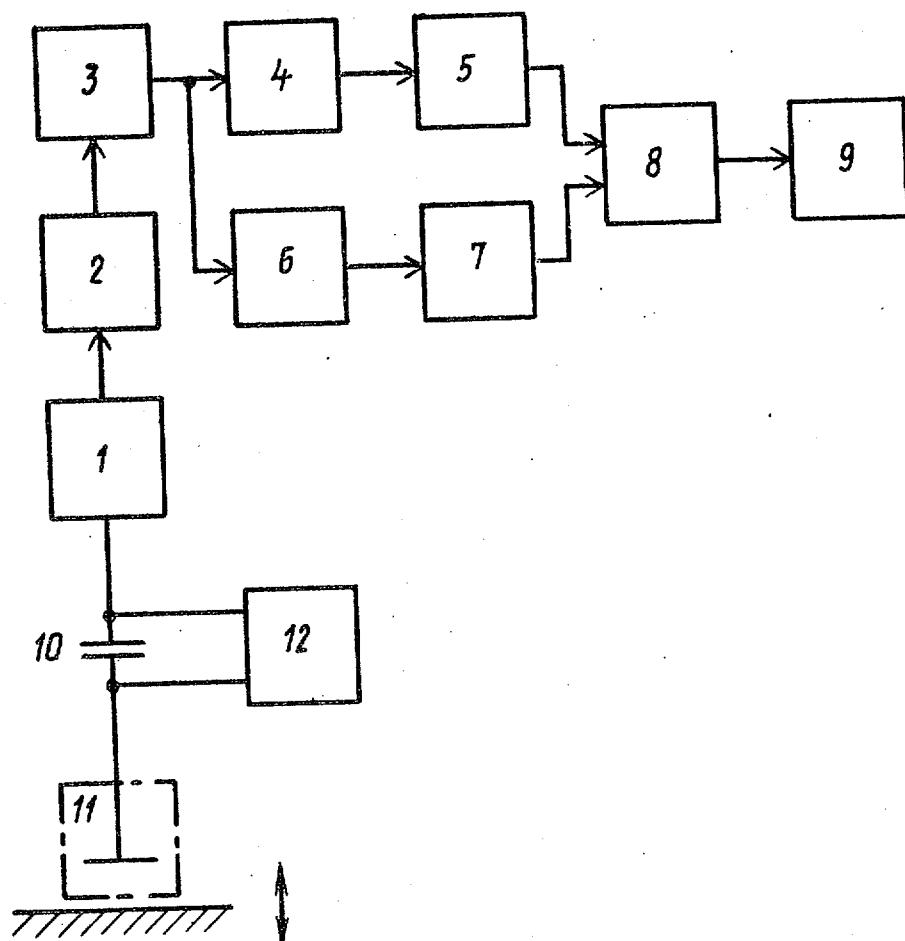
ния измеряемой амплитуды с эталоном и не зависит ни от величины зазора между датчиком и объектом, ни от чувствительности частотного детектора и всей предшествующей схемы.

Ф о р м у л а из о б р е т е н и я

Ультразвуковой виброметр, содержащий последовательно соединенные автогенератор, усилитель-дискриминатор, частотный детектор, фильтр высоких частот, первый амплитудный детектор, делитель, первый вход которого соединен с выходом первого амплитудного

5

детектора, и индикатор, а также фильтр низких частот, вход которого соединен с выходом частотного детектора, и параметрический датчик смещений, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, он снабжен конденсатором, включенным между параметрическим датчиком смещений емкостного типа и автогенератором, коммутатором, подключенным параллельно конденсатору, и вторым амплитудным детектором, вход которого соединен с выходом фильтра низких частот, а выход - с вторым выходом делителя.



Составитель А.Куликов

Редактор А.Шандор

Техред М.Дидык

Корректор С.Шекмар

Заказ 5114/37

Тираж 524

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная,